

1. Record Nr.	UNINA990000165310403321
Titolo	5. : Deb-ele : Debuggers and debuggingtechniques to electron beam lithography.VI, 432 p. : ill.
Pubbl/distr/stampa	New York-Basel : M. Dekker, copyr. 1990-
ISBN	0-8247-2704-5
Descrizione fisica	v. ; 26 cm
Disciplina	004.160 321
Locazione	FINBC
Collocazione	13 SC IV E 05
Lingua di pubblicazione	Italiano
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia